© EPODOC / FPO

PN - JP 1052219 A 19890228

PD - 1989-02-28

PR - JP 19870209502 19870824

OPD - 1987-08-24

TI - MAGNETIC RECORDING MEDIUM

IN - KINOSHITA HIROYUKI; ATOBE MITSUAKI; MATSUSHIMA FUMIAKI

PA - SEIKO EPSON CORP

IC - G 11B5/66 ; G11B5/72 ; G11B5/84

OWPI/DERWENT

 Magnetic recording medium - has metallic magnetic thin film, magnetron sputtered carbon thin films and polar organic cpd. film or fluorine-contg. lubricant

PR - JP 19870209502 19870824

PN - JP 1052219 A 19890228 DW198914 003pp

PA - (SHIH) EPSON CORP

IC - G 11B5/66

- J 01052219 Mfg. a magnetic recording medium comprises coating a base with metallic magnetic thin film medium, forming a carbon thin film by magnetron sputtering with less than 0.005-3 Torr gas pressure then forming a carbon thin film with more than 0.007 Torr gas pressure, and further forming a film of an at least 8C organic cpd. having a polar gp. or F lubricating agent onto the carbon thin film.

- Pref. a film of at least one Cr, Ti, Ta, Zr and Nb is formed between the metallic magnetic thin film and the carbon thin film. An electroless Ni-P plating film of 20 microns thickness is formed on an aluminium alloy base of 95 mm dia., then the film polished to obtain a 15 microns film thickenss and less than 0.03 microns surface roughness. A further Co-Ni-P magnetic plating film of 700 Angstroms thickness is formed as a metallic thin film medium. Two carbon thin films are formed on the metallic magnetic thin film by magnetron sputtering.

- USE/ADVANTAGE - Mechanical reliability between head and disc is maintained for a long period.(0/0)

OPD - 1987-08-24

AN - 1989-104675 [14]

@ PAJ / JPO

PN - JP 1052219 A 19890228

PD - 1989-02-28

AB

AP - JP 19870209502 19870824

IN - KINOSHITA HIROYUKI; others: 02

- SEIKO EPSON CORP

- MAGNETIC RECORDING MEDIUM

 PURPOSE:To provide a magnetic recording medium having mechanical reliability which is high over a long period of time by applying a thin magnetic metallic film medium on a substrate and forming a thin carbon film thereon by sputtering, then coating an org. compd. of >=8 C and having polar groups or F base lubricating agent thereon.

- CONSTITUTION: The thin magnetic metallic film medium is applied on the substrate and the thin carbon film sputtered under <5X10<-3>Torr gaseous pressure at the time of sputtering is formed by magnetron sputtering on said medium. The thin carbon film is further formed under <7X10<-3>Torr gaseous pressure at the time of sputtering thereon and the org. compd. of >=8 C and having the polar groups or the F base lubricating agent is applied thereon. The adhesion between the thin magnetic metallic film medium and the thin carbon film is improved by forming the coating consisting of at least one kind of the material selected from Cr, Ti, Ta, Zr, and Nb between the thin magnetic metallic film medium and the thin carbon film.

- G 11B5/66 ;G11B5/72 ;G11B5/84

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-52219

<pre>⑤Int</pre>	CI.4
-----------------	------

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)2月28日

G 11 B 5/66

5/72 5/84

7350-5D 7350-5D

B - 7350 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

磁気記録媒体

下

②特 願 昭62-209502

22出 昭62(1987) 8月24日

⑫発 眀 者 木

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

⑦発 明 者 跡 部 光 朗

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会补内

79発 明 者 松 文 明 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

セイコーエプソン株式 包出 願 人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

務

会社

砂代 理 人 弁理士 最上 外1名

1. 発明の名称 磁気記録媒体

2. 特許請求の範囲

基体上に金属磁性障膜媒体を被費し、その 上にマグネトロンスペッタにより、スペッタ時ガ ス圧 5 × 1 0 - * Torr未摘でスペッタした炭 素理與を形成後、さらにスペッタ時ガス圧7×1 0 - * Torr以上で炭素薄膜を形成、その上に 炭素数8以上で極性器を有する有機化合物あるい はF系剤滑剤を被覆したことを特徴とする磁気配 绿煤体.

金属磁性薄膜媒体と炭素薄膜との間に、C r. Ti. Ta. Zr. Nbのうち少なくとも 1 種の物質の被蔑を形成させたことを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の磁気記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

〔庭棄上の利用分野〕

本発明は、磁気記録袋室に用いられる磁気記録 媒体に関し、群しくは磁気記録媒体の金属磁性部 膜媒体上の保護膜に関する。

(従来の技術)

従来、金属磁性薄膜媒体上の保護膜は金属磁性 母膜媒体の磁気ヘッドの衝撃・摩擦による損耗を 防ぐことを目的として、金属層を被覆する、酸化 物膜を被覆する、炭素質膜を被覆するという方法 がとられている。また、それらの腹上に潤滑剤を 並布することも提案されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら金調層や酸化物膜は潤滑性が悪く 磁気ヘッドとの接触により登両磁性薄膜媒体が損 傷する。潤滑性を良くするため金鳳眉や酸化物段 上に潤滑剤を塗布した場合でも、磁気ヘッドに対 する耐衝撃性がないため、保護膜にキズがつく、 或は金属磁性薄膜媒体が損傷するなどの問題点が ある。また炭素質膜は他の保護膜に比べ優れた顔 滑性を示すものの、腹質が堅い場合は磁気ヘッド

特開昭64-52219(2)

と世気に録媒体が接触を提り返す(CSSを提り返す)と磁気ヘッドと磁気に録媒体との静摩擦係数が増大しスピンドルモーターが回転しなくなるという問題を起こし、旋貫がやわらかい場合はヘッドとの接触によりキズがはいり磁気に録媒体が根傷する。

本発明はこれらの問題を解決するもので、その目的とするところは金属磁性薄膜媒体上の保健膜を改善し長期にわたる高い機械的信頼性のある磁気記録媒体を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

太空間の磁気に負性体は

基体上に金属磁性理模媒体を被覆し、その上にマグネトロンスペッタにより、スペッタ時ガス圧5×10- Torr未満でスペッタした炭素環膜を形成、その上に炭素数8以上で極性基を有する有機化合物あるいはF系潤滑剤を被覆したことを特徴とする。

すなわち基体上に金属磁性薄膜媒体を形成後、 Cr, Ti, Ta, Zr, Nbから選ばれる少な くとも一種の物質からなる被認の形成の有無において、マグネトロンスパッタによりスパッタ時がス圧5×10~。Torr未満でスパッタした炭素薄膜を形成後きらにスパッタ時がス圧7×10~。Torr以上で炭素薄膜を形成し、その上に炭素数8以上で極性基を有する有機化合物或はフッ素系潤滑剤を被覆する。

Cr. Ti. Ta. Zr. Nbは金属磁性薄膜 媒体と炭素薄膜との密管性をより良くするもので 製質は20~200Åで十分である。

は潤滑性、強度とも信頼性が低い。このように単層炭素球製では十分に信頼性を得ることができず上述のような二層炭素製にし、その上に炭素数8以上で極性基を育する存機化合物あるいはフッ素系調滑剤を被覆することにより潤滑性、機械の強度共に信頼性の高い保護し、得ることができる。炭素製厚は上下層とも50~800点程度が、潤層厚は500点以下が実用的である。

(実施例)

直径 9 5 m m のアルミニウム合金基板上に無電解 N i - P メッキを約 2 0 μ m の酸厚で形成し、ポリッシュにより膜厚約 1 5 μ m 、 表面担き 0 .0 3 μ m 以下に加工した。そしてこの上に金規磁性環膜媒体として、 C o - N i - P 磁性メッキ膜を 7 0 0 Å形成した。

上述のような磁性メッキ器板に、第1表に示すような条件で炭素琢膜をマグネトロンスパッタにより二個形成し、酒滑層をスピンコート法あるいはディッピング法により形成した。また比較例として炭素膜が一層のもの及び二層であるが条件が

上述の範囲外になるものについても第 1 表にその作成条件を示した。第 2 表に C れらのサンブルのC S S 試験結果を示す。 C S S 試験では C S S Z

第 1 表

	炭素膜スパ	ッタガス圧	炭素	胶厚		
	(To	rr)	(Å)		和滑酒	
						膜厚
	下層	上四	下周	上恩	材料	(A)
]				ステアリン酸	
実施例1	2×10- *	1×10- *	200	200	ナトリウム	50
2	2×10-	8×10- *	100	300	"	50
					ステアリン酸	
3	2×10- '	7×10-	400	200	カリウム	80
4	4×10- 3	8×10- *	200	200	Z · DEAL	50
					ステアリン酸	
5	5×10- *	1×10- 1	200	200	リチウム	80
					ステアリン酸	
比較例1	4×10- *	_	400	_	ナトリウム	50
2	6×10- *	_	400	_	#	50
3	8×10- *	_	400	_	Z · DEAL	50
					ステアリン酸	
4	4×10- *	2×10- 1	200	200	カリウム	50
5	4×10- *	6×10- *	200	200	"	50
6	8×10- '	4×10- *	200	200	"	50

7	8×10- *	6×10- *	200	200	Z · DEAL	50
					ステアリン酸	
8	8×10- *	1×10- 1	200	200	リチウム	50

第 2 丧

	試験後外觀	静摩擦係数 u
突施例1	変化なし	0.44
2	"	0.60
3	"	0.53
4	"	0.62
5	"	0.56
比較例1	n	0.87
2	キズ	-
· 3	キズ	
4	変化なし	1.04
5	変化なし	0.71
6	変化なし	0.75
7	中ズ	_
8	中ズ	-

第2表からわかるように本発明による保護設は

外観上問題がなく、静摩擦係数も低く実用上問題がない。これに対し炭素薄膜が1層である比較的は1~3は摩擦係数が高いまたと履行はない上間のはないとのではがなく、また2層はない上間のはないと数例4~6は外観とまた上下層ともあるが低級が高く実用的でない。また上下層とある。(発明の効果)

以

出頭人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 最 上 務 他 1 名